

## Gain of Coherent Undulator Radiation Built Up from Electron Bunch Oscillation

H. Nakazawa, H. Yachi, K. Hayakawa, T. Tanaka, T. Torizuka

Atomic Energy Research Institute, Nihon University, 7-24-1 Narashinodai, Funabashi, 274

### Abstract

We calculated the gain of coherent undulator radiation by electrons passing through a FEL system.

### 電子のバンチ作用により立ち上がるコヒーレント・アンジュレータ放射のゲイン

#### 1. はじめに

日本大学原子力研究所では紫外領域のFELの開発を進めている。昨年度から、アンジュレータと電子源の電子ライナックの組立を始めた。現在、アンジュレータからの放射光の計測系の設計、及び電子ライナックの組立、調整を行っている。

本発表は、放射光に位相空間を導入し、この放射光と電子ビームとの相互作用することによる電子ビームの振る舞いの解析を行い、日大の施設における自由電子レーザーのゲインを計算した結果について述べるものである。

#### 2. アンジュレータ、電子ライナック

アンジュレータ、電子ライナックの各パラメータを表1に示す<sup>1)</sup>。

表1  
アンジュレータ

アンジュレータ形式		Halbach	
アンジュレータ長	$L_u$	2400	mm
周期長	$\lambda_u$	24	mm
周期数	$N$	100	
Kパラメータ	K	0.70	

電子ライナック

電子エネルギー	60~125	MeV
加速周波数	2856	MHz
マクロパルス幅	20	$\mu$ s
マクロパルス繰り返し	12.5	Hz
マクロパルス平均電流	200	mA
マイクロパルス幅	3.5	ps
マイクロパルス電流	20	A

#### 3. 電子が放射する光の強度

相対論的に運動している  $n$  個の電子からなる電子群が放射する光の強度を計算すると、単位立体角、単位角周波数あたり

$$\frac{d^2 I}{d\omega d\Omega} = \left\{ n + n(n+1) |F(k)|^2 \right\} \left( \frac{d^2 I}{d\omega d\Omega} \right)_1 \quad (1)$$

である<sup>2)</sup>。ここで  $(d^2 I/d\omega d\Omega)_1$  は1電子が放射する光の強度である。 $F(\omega)$ は電子密度の形状因子である。これは、

電子分布  $\rho(r)$  をフーリエ変換したもので

$$F(k) = \int \rho(r) e^{ik \cdot \hat{n} \cdot \vec{r}} dr \quad (2)$$

である。ここで、 $\rho(r)$ は規格化されていて

$$\int \rho(r) dr = 1 \quad (3)$$

で与えられる。ここで、(1)式の  $n(n+1)|F(\omega)|^2$  の項はコヒーレント放射を示している。

#### 4. 自由電子レーザーのゲイン

この計算では、 $z$  方向の1次元の運動のみを記述する。そして、レーザー光は単色光であると仮定する。電子群がアンジュレータを通過するとき、電子群と光の相互作用による光の出力を無視すると、電子群による光の出力の増加  $\Delta P$  は、電子数が  $n \gg 1$  の条件では、

$$\Delta P = \frac{1}{L_u} \int_0^{L_u} n^2 |F(k)|^2 p_1 dz = n^2 \langle |F(k)|^2 \rangle p_1 \quad (4)$$

となる。ここで、 $p_1$  は1電子が放射する光の出力、 $L_u$  はアンジュレータ長、 $\langle |F(k)|^2 \rangle$  はアンジュレータ中で形成される形状因子の2乗の平均値である。よって、光の出力が  $P$  のとき、ゲインは

$$G = \frac{n^2 \langle |F(k)|^2 \rangle p_1}{P} \quad (5)$$

で与えられる。ゲインは電子数  $n$  の2乗に比例し、その大きさは電子群の形状因子、つまり電子の分布に依存する。

ゲインの解析をするためには、電子集団の解析を行い形状因子を求めることが必要となる。

#### 5. 電子の運動の Hamiltonian

光共振器に入射された電子の位相振動について解析した。エネルギーは Lorentz 因子  $\gamma$  で表し、 $\gamma_r$  を共鳴エネルギーとする。位相空間における1電子のエネルギー  $\gamma$  と位相  $\psi$  は次の式で与えられる。

$$\frac{d\gamma}{dt} = -\frac{e^2 E_l B_u}{2\gamma m_0^2 c \omega_u} f_{m=1}(K) \sin\psi \quad (6)$$

$$\frac{d\psi}{dt} = \omega_u \left(1 - \frac{\gamma_r^2}{\gamma^2}\right) \quad (7)$$

$$f_{m=1}(K) = J_0\left(\frac{K^2}{2(1+K^2)}\right) - J_1\left(\frac{K^2}{2(1+K^2)}\right) \quad (8)$$

$$K = \frac{e B_u \lambda_u}{2\sqrt{2}\pi m_0 c} \quad (9)$$

ここで  $J_n$  は  $n$  次の Bessel 関数、 $B_u$  はアンジュレータのピーク磁束密度、 $E_l$  は光共振器内の電場、 $\lambda$  は光の波長、 $\lambda_u$  はアンジュレータの周期長、 $\omega_u$  は電子の  $z$  軸方向の速度を  $v_z$  とすると、 $\omega_u = 2\pi v_z / \lambda_u \approx 2\pi c / \lambda_u$  である。これはアンジュレータ磁場の角周波数に相当する。電子のエネルギーの広がり  $(\gamma - \gamma_r) / \gamma_r = \Delta\gamma / \gamma_r$  と定義し、(7)式を  $\gamma \approx \gamma_r$  の範囲で近似すると

$$\frac{d\psi}{dt} \approx 2\omega_u \frac{\gamma - \gamma_r}{\gamma_r} = 2\omega_u \frac{\Delta\gamma}{\gamma_r} \quad (10)$$

が得られる。

$\psi - \Delta\gamma$  空間において、電子の運動の Hamiltonian を導入すると以下ようになる。

$$H = \frac{\omega_u}{\gamma_r} (\Delta\gamma)^2 - \frac{\gamma_r}{2\omega_u} \Gamma^2 \cos\psi \quad (11)$$

$$\Gamma^2 = \frac{e^2 E_l B_l}{\gamma_r^2 m_0^2 c} f_{m=1}(K) \quad (12)$$

また、(11)式の右辺第2項を Ponderomotive ポテンシャルという。

## 6. 形状因子の変化

Hamiltonian を

$$\frac{H}{\gamma_r \omega_u} = \left(\frac{\Delta\gamma}{\gamma_r}\right)^2 - \frac{1}{2} \left(\frac{\Gamma}{\omega_u}\right)^2 \cos\psi \quad (13)$$

と書き換える。このとき位相  $\psi$  は時間変化を考慮すると

$$\psi = \dot{\psi} t + \psi_0 \quad (14)$$

と表すことができる。ただし  $\psi_0$  は初期位相、 $\dot{\psi}$  は  $\psi$  の時間微分つまり角速度である。 $(\Delta\gamma / \gamma_r)$  のエネルギー幅を持つ電子ビームがアンジュレータに入射されると、

$$\frac{H}{\gamma_r \omega_u} = \left(\frac{\Delta\gamma}{\gamma_r}\right)_{\text{beam}}^2 - \frac{1}{2} \left(\frac{\Gamma}{\omega_u}\right)^2 \cos\psi_0 \quad (15)$$

となる。電子ビームのエネルギーの広がり  $(\Delta\gamma / \gamma_r)$  が Ponderomotive ポテンシャルに比べて十分大きいとき、つまり separatrix の振幅が電子ビームのエネルギーの広がりより非常に小さい条件、

$$(\Delta\gamma / \gamma_r) \gg (\Gamma / \omega_u) \quad (16)$$

で近似すると、(13)(14)(15)式より電子ビームのエネルギーの広がり

$$\left(\frac{\Delta\gamma}{\gamma_r}\right) \approx \left(\frac{\Delta\gamma}{\gamma_r}\right)_{\text{beam}} + \frac{1}{4} \frac{(\Gamma / \omega_u)^2}{(\Delta\gamma / \gamma_r)_{\text{beam}}} \times \left\{ \cos\psi(1 - \cos\psi t) - \sin\psi \sin\psi t \right\} \quad (17)$$

と近似できる。

位相空間において規格化された電子エネルギーの広がり

$$\frac{\Delta\gamma / \gamma_r}{4\pi \sqrt{H / (\gamma_r \omega_u)}} = \frac{\Delta\gamma / \gamma_r}{4\pi (\Delta\gamma / \gamma_r)_{\text{beam}}} \quad (18)$$

であるから、空間密度分布に対応する。これを Fourier 変換することによって形状因子  $F(k)$  を求めることができる。すなわち

$$F(k) = \frac{1}{4\pi \left(\frac{\Delta\gamma}{\gamma_r}\right)_{\text{beam}}} 4 \int_0^\pi \frac{\Delta\gamma}{\gamma_r} \cos\psi d\psi \quad (19)$$

となる。形状因子は(17)、(18)、(19)式から

$$F(k) = \frac{1}{8} \frac{(\Gamma / \omega_u)^2}{(\Delta\gamma / \gamma_r)_{\text{beam}}^2} (1 - \cos\psi t) \quad (20)$$

となる。ここで  $\psi$  は

$$\psi = \frac{2\pi}{T} = 2\omega_u \left(\frac{\Delta\gamma}{\gamma_r}\right)_{\text{beam}} \quad (21)$$

で与えられる。形状因子は(20)、(21)式から

$$F(k) = \frac{1}{8} \frac{(\Gamma / \omega_u)^2}{(\Delta\gamma / \gamma_r)_{\text{beam}}^2} \left[ 1 - \cos\left\{ \frac{4\pi}{\lambda_u} \left(\frac{\Delta\gamma}{\gamma_r}\right)_{\text{beam}} z \right\} \right] \quad (22)$$

形状因子の2乗の平均は(4)、(22)から

$$\begin{aligned} \langle |F(k)|^2 \rangle &= \frac{1}{L_u} \int_0^{L_u} |F(k)|^2 dz \\ &= \frac{1}{64} \frac{\left(\frac{\Gamma}{\omega_u}\right)^4}{\left(\frac{\Delta\gamma}{\gamma_r}\right)_{\text{beam}}^4} \left\{ \frac{3}{2} - \frac{2}{\Lambda} \sin\Lambda + \frac{1}{4\Lambda} \sin(2\Lambda) \right\} \end{aligned} \quad (23)$$

と得られる。ここで、 $\Lambda$  は

$$\Lambda = \frac{4\pi L_u}{\lambda_u} \left(\frac{\Delta\gamma}{\gamma_r}\right)_{\text{beam}} \quad (24)$$

で表される。ゲインは(5)、(23)式から

$$G = \frac{n^2 \langle |F(k)|^2 \rangle h_1}{P}$$

$$= \frac{1}{64} \frac{n^2 h_1 \left( \frac{\Gamma}{\omega_u} \right)^4}{P \left( \frac{\Delta\gamma}{\gamma_r} \right)_{\text{beam}}^4} \left\{ \frac{3}{2} - \frac{2}{\Lambda} \sin \Lambda + \frac{1}{4\Lambda} \sin(2\Lambda) \right\} \quad (25)$$

となる。ここで

$$\Lambda = \frac{4\pi L_u}{\lambda_u} \left( \frac{\Delta\gamma}{\gamma_r} \right)_{\text{beam}} \quad (26)$$

である。

### 7. 数値計算

以上のゲインの計算は(16)式の

$$\left( \frac{\Delta\gamma}{\gamma_r} \right) \gg \left( \frac{\Gamma}{\omega_u} \right) \quad (16)$$

で近似したものである。放射光が増幅して出力が大きくなると、解析的に解くことができなくなるため、

$$\left( \frac{\Delta\gamma}{\gamma_r} \right) \ll \left( \frac{\Gamma}{\omega_u} \right)$$

の場合を含めて数値計算を行った。その結果を図1に示す。

### 8. まとめ

これまでの考察から、以下のことが結論付けられる。電子がアンジュレーターを通過するときに放射するレーザーのゲインの変化は、電子エネルギーの広がりをパラメーターとして表すと、図2のようになる。

アンジュレーターを通過するときに得られるゲインは入射する電子のエネルギーの広がりの4乗に逆比例する。このゲインは、光の出力が電子ビームのエネルギーの広がり比べて小さいときはそのときの光の出力によらず一定である。しかし、光の出力が大きくなり電子ビームのエネルギーの広がりより大きくなると、ゲインは小さくなる。

したがって、ゲインを大きくするためには、電子のエネルギー広がりを狭くし、アンジュレーター長を長くすればよい。

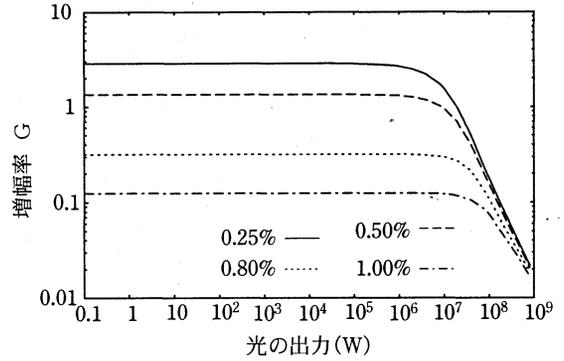


図1 ゲインの計算結果

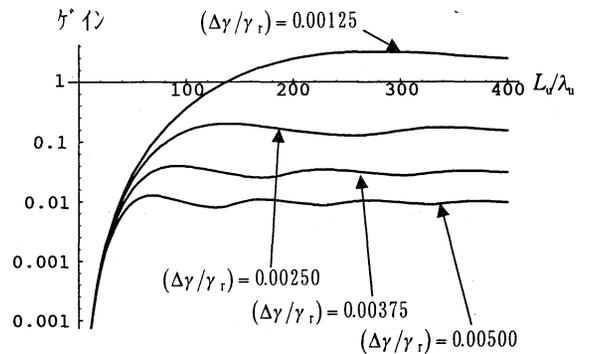


図2 ゲインの変化 横軸は周期数、縦軸はゲインの大きさ

### 8 参考文献

- 1) K. Hayakawa, et al., Proc. 21th Linear Accelerator Meeting in Japan 20(1996)
- 2) F. R. Elder, R. V. Langmuir and H. C. Pollock, Physical Review 74 (1948) 52.
- 3) H. Motz, Journal of Applied Physics 22 (1951) 527
- 4) D. A. G. Deacon, et al., Physical Review Letters 38 (1977) 892
- 5) 電磁気学(下) J. D. Jackson 著 西田稔 訳 吉岡書店
- 6) J. S. Nodvick and D. D. Saxon, Physical Review 96 (1954) 180.
- 7) LASER HANDBOOK Vol.6 North-Holland
- 8) 光エレクトロニクス基礎 Amnon Yariv 著 多田邦夫、神谷武志 訳 丸善
- 9) シンクロトロン放射利用技術 高良和武 監修 サイエンスフォーラム